# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-067748

(43)Dat of publication of application: 03.03.2000

(51)Int.CI.

H01J 9/14 H01J 29/07

(21)Application number : 10-240149

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRONICS INDUSTRY CORP

(22)Date of filing:

26.08.1998

(72)Inventor:

KIMURA MASAMICHI

UCHIUMI TSUTOMU

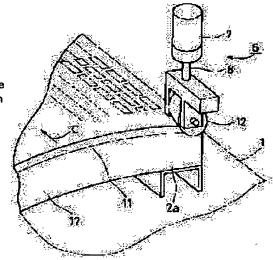
KINOSHITA TAKASHI

# (54) MANUFACTURE OF COLOR CATHODE-RAY TUBE

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method for a color cathod -ray tube that can perform a smooth and certain welding at a constant p siti n, r duce cost, and reuse resource without using a complex control, by welding it along an edge of a mask frame.

SOLUTION: A smooth and certain welding at a constant position in a simple structure can be performed without using a complex control, by performing a welding while rolling a roller electrode 12 in a state that an electrode surface of the roll r electrode 12 of a roller-type resistant welder 6 abuts on edge 11 outside a mask frame 2a via a shadow mask 1, In addition, by forming 1 welding nuggets on the dge 11 side, even when failure of the shadow mask occurs and the shadow mask 1 is broken away, a plane portion remains, re-welding to the plane portion s curing its original height is allowed, and reuse of the mask frame is allowed without decreasing accuracy of a welding position.



# **LEGAL STATUS**

[Dat of r quest for examination] 26.01.2001 [Dat of sending the examiner's decision of rejection] 17.09.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's d cision of rejection or application converted registration]

[Dat of final disposal for application]

[Pat nt number]

[Date of r gistration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2002-20141 [Date of requesting appeal against examiner's decision of 16.10.2002

rejection]

[Dat of extinction of right]

C pyright (C); 1998,2003 Japan Pat nt Offic

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-67748 (P2000-67748A)

(43)公開日 平成12年3月3日(2000.3.3)

(51) Int.Cl	,
-------------	---

#### 識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H01J 9/14 29/07 H01J 9/14

G 5C027

29/07

A 5C031

## 審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 8 頁)

(21) 出願番号

(22) 出願日

特題平10-240149

平成10年8月26日(1998.8.26)

(71)出腹人 000005843

松下電子工業株式会社

大阪府高槻市幸町1番1号

(72) 発明者 木村 正通

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業

株式会社内

(72)発明者 内海 勉

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業

株式会社内

(74)代理人 100095555

弁理士 池内 寛幸 (外1名)

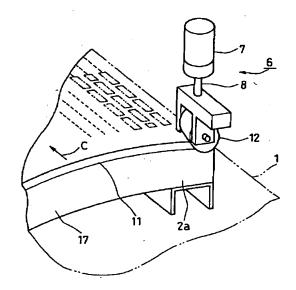
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 カラー陰極線管の製造方法

# (57)【要約】

【課題】 マスクフレームのエッジに沿って溶接すると とにより、複雑な制御を用いることなく、一定位置にス ムーズかつ確実な溶接ができ、コストダウン、資源の再 利用が図れるカラー陰極線管の製造方法を提供する。

【解決手段】 ローラ式抵抗溶接機6のローラ電極12 の電極面とマスクフレーム2 a の外側のエッジ11とが シャドウマスク1を介して当接している状態でローラ電 極12を転がしながら溶接を行うことにより、複雑な制 御を用いることなく、簡単な構造で一定位置にスムーズ かつ確実な溶接ができる。また、溶接ナゲットを、エッ ジ11側に形成することにより、シャドウマスク不良が 発生した場合に、シャドウマスク1を剥がしても、依然 として平面部が残っていることになり、もとの高さが確 保された平面部に再度溶接が可能であり、溶接位置の精 度を落とすことなくマスクフレームの再利用が可能にな る。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 枠状に形成されたマスクフレームに、少なくとも1対の対向する各辺間の間隔が縮む方向に圧縮力を加え、シャドウマスクに引張力を加えた状態で、前記シャドウマスクと前記マスクフレームとを溶接するカラー陰極線管の製造方法であって、ローラ式抵抗溶接機のローラ電極の電極面と前記マスクフレームの外側のエッジとが前記シャドウマスクを介して当接している状態で、前記ローラ電極を転がしながら前記溶接を行うことを特徴とするカラー陰極線管の製造方法。

【請求項2】 前記溶接を前記ローラ電極の回転軸を傾斜させて行う請求項1に記載のカラー陰極線管の製造方法。

(請求項3) 前記ローラ電極は、電極面が傾斜している円錐台形である請求項1に記載のカラー陰極線管の製造方法。

【請求項4】 前記ローラ電極を加圧手段によって、押圧することによって前記ローラ電極に当接している前記シャドウマスクに一定圧力を加える請求項1に記載のカラー陰極線管の製造方法。

【請求項5】 前記溶接による溶接ナゲットを、前記マスクフレーム上端面のうち、前記エッジ側に形成し、前記エッジ側と反対側には溶接ナゲットが形成されていない面を残とす請求項1に記載のカラー陰極線管の製造方法。

【請求項6】 前記浴接ナゲットを、前記マスクフレームの外側面から前記マスクフレーム上端面の幅の1/2以内の幅で形成する請求項5に記載のカラー陰極線管の製造方法。

【請求項7】 前記マスクフレームは、枠状に形成され 30 たマスクフレーム本体と前記マスクフレーム本体の少なくとも1辺の高さ方向を延長するように前記辺の長手方向に固着された板状部材とで形成され、前記板状部材に前記マスクフレームを溶接する請求項1に記載のカラー陰極線管の製造方法。

【請求項8】 前記シャドウマスクに加える引張力が2 方向である請求項1に記載のカラー陰極線管の製造方 法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、テレビジョン、コンピュータディスプレイ等に用いられるカラー陰極線管の製造方法に関し、より詳しくはシャドウマスクに引張力を加え、かつマスクフレームに圧縮力を加えた状態で、シャドウマスクをマスクフレームに溶接により固着するカラー陰極線管の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、カラー陰極線管の前面パネルの平面化化伴い、シャドウマスクも平面化している。シャドウマスクが平面化してくると、従来のようにシャドウマ 50

スク本体をフレームで支持するのみではシャドウマスク 平面を維持できない。また、とのように、単にフレーム で支持するのみでは、外部からの振動により容易にシャ ドウマスクが振動してしまいカラー陰極線管の表示画面 に悪影響を与える。とのため、シャドウマスクに一定の テンションを加えてフレームに架張支持することが行わ れている。

【0003】一方、シャドウマスクに電子ビームが衝突することにより熱膨脹して、シャドウマスク面が変形す るドーミング現象においても、シャドウマスク面が平面 化することにより、特に画面両端部近傍においてドーミングによる電子ビームの変位量が大きくなる。このため、前記のシャドウマスクの架張保持において、電子ビームの衝突による熱膨脹を吸収させるべく、シャドウマスクには、弾性限界に近い実用最大限のレベルのテンションを加えることが行われている。

【0004】このような架張保持によれば、シャドウマスクの温度が上昇しても、外部からの振動によるシャドウマスクの振動、及びシャドウマスクの電子ビーム通過20 孔と蛍光体スクリーン面の蛍光体ドットとの相互位置のずれを防止できる。

【0005】架張保持されたシャドウマスクをテンション型シャドウマスクと呼び、テンション型シャドウマスクには、マスクフレームに細条素体を多数架張したアパーチャグリル型、平板に略長方形の電子ビーム通過孔が多数形成されたスロット型、及び平板に丸形の電子ビーム通過孔が多数形成されたドット型がある。

【0006】また、架張保持には一次元テンション方式と二次元テンション方式とがある。一次元テンション方式とは、シャドウマスクの縦方向(上下方向)のみに張力を加える方式のことで、二次元テンション方式とは、縦方向と横方向の両方向に張力を加える方式のことである。アパーチャグリル型には、一次元テンション方式が用いられ、スロット型やドット型では、一次元テンション方式または二次元テンション方式が用いられる。

【0007】シャドウマスクに引張力を加え、かつマスクフレームに圧縮力を加えた状態で、シャドウマスクをマスクフレームに溶接により固着するカラー陰極線管の製造方法において、溶接方法に関するものが、種々提案されている。特開昭64-84540号公報に提案されている方法は、マスクフレーム上面の幅方向の中央部をマスクフレーム各辺の長手方向に沿って溶接するものである。

【0008】また、特開平4-22042号公報には、マスクフレーム上面の幅方向の中央部をマスクフレーム各辺の長手方向に沿って、レーザー溶接するものが提案されている。さらに、特開昭62-232832号公報には、支持部材(マスクフレーム)上を溶接電極を移動させる方法が提案されている。

so [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記のような従来のカラー陰極線管の製造方法には、以下のような問題があった。

(1)マスクフレームは長方形状の枠体であり、1辺の全長に亘って均等な圧縮力を加えるとフレーム長手方向の中央部が内側にたわみ、またフレーム断面は通常し字形であるため、フレームの上端側が内側に傾く。このため、フレーム上面で溶接しようとすると、溶接点の位置をフレームのたわみ曲線に合わせて移動させる必要があり、複雑な制御が必要であった。またフレーム上端側が 10内側に傾いているとシャドウマスクとフレーム上面(し字状部の立ち上がり部の上面)とを密着させて溶接することが困難であった。

(2)シャドウマスクと蛍光面との間の距離(q値)は、厳密な管理が必要となる。とのため、シャドウマスクが固着される溶接面の位置の精度が重要になるが、何らかの原因でシャドウマスク不良が発生した場合に、シャドウマスクの交換、修理のためシャドウマスクを剥がす場合がある。再度、シャドウマスクを溶接するために、溶接ナゲットの残存した面を研磨すると、研磨分だ 20 け溶接面が低くなるので、溶接面の位置の精度が著しく低下してしまい、設計時のq値を保証できなくなってしまう。すなわち、シャドウマスクの些細な不良がマスクフレームも含めたシャドウマスク機体全体の不良に結び付いてしまう。

【0010】本発明は、前記のような従来の問題を解決するものであり、マスクフレームのエッジ部に沿って溶接することにより、複雑な制御を用いることなく、一定位置にスムーズかつ確実な溶接ができ、コストダウン、資源の再利用が図れるカラー陰極線管の製造方法を提供30することを目的とする。

## [0011]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために、本発明のカラー陰極線管の製造方法は、枠状に形成されたマスクフレームに、少なくとも1対の対向する各辺間の間隔が縮む方向に圧縮力を加え、シャドウマスクに引張力を加えた状態で、前記シャドウマスクと前記マスクフレームとを溶接するカラー陰極線管の製造方法であって、ローラ式抵抗溶接機のローラ電極の電極面と前記マスクフレームの外側のエッジとが前記シャドウマスククレームの外側のエッジとが前記シャドウマスクレームの外側のエッジとが前記シャドウマスクレームの外側のエッジとが前記シャドウマスクレームの外側のエッジとが前記シャドウマスクを介して当接している状態で、前記ローラ電極を転がしながら前記溶接を行うことを特徴とする。前記のようなカラー陰極線管の製造方法によれば、溶接工程で溶接位置をたわみ曲線に追従させるような複雑な制御を用いることなく、簡単な構造で一定位置にスムーズかつ確実な溶接ができる。

【0012】前記カラー陰極線管の製造方法においては、前記溶接を前記ローラ電極の回転軸を傾斜させて行うととが好ましい。前記のようなカラー陰極線管の製造方法によれば、ローラ電極の電極面とエッジとをシャド

ウマスクを介して当接させ易い。

【0013】また、前記ローラ電極は、電極面が傾斜している円錐台形であることが好ましい。前記のようなカラー陰極線管の製造方法によれば、ローラ電極の電極面とエッジとをシャドウマスクを介して当接させ易い。

【0014】また、前記ローラ電極を加圧手段によって、押圧することによって前記ローラ電極に当接している前記シャドウマスクに一定圧力を加えることが好ましい。前記のようなカラー陰極線管の製造方法によれば、エッジとローラ電極との位置関係がずれた場合でも、ローラ電極の電極面とエッジとをシャドウマスクを介して当接させることができる。

【0015】また、前記溶接による溶接ナゲットを、前記マスクフレーム上端面のうち、前記エッジ側に形成し、前記エッジ側と反対側には溶接ナゲットが形成されていない面を残とすことが好ましい。前記のようなカラー陰極線管の製造方法によれば、シャドウマスク不良が発生した場合に、シャドウマスクを剥がしても、溶接ナゲットが残存するのは、マスクフレームの外側のエッジ側であるため、このエッジ側の溶接ナゲットを除去しても依然として平面部が残っていることになる。このため、もとの高さが確保された平面部に再度溶接が可能であり、溶接位置の精度を落とすことなくマスクフレームの再利用が可能になる。

【0016】また、前記溶接ナゲットを前配エッジ部側 に形成する好ましいカラー陰極線管の製造方法において は、溶接ナゲットを、前記マスクフレームの外側面から前記マスクフレーム上端面の幅の1/2以内の幅で形成 することが好ましい。

【0017】前記のようなカラー陰極線管の製造方法によれば、マスクフレーム上面には、少なくとも2回分の溶接用平面部があることになる。このため、1回目の溶接後にシャドウマスクを剥がして、再度溶接するという作業が少なくとも1回可能すなわちマスクフレームの再利用が少なくとも1回可能であり、資源の再利用が図れる。例えば、溶接ナゲットの幅をマスクフレーム上端面の幅の1/3とすればマスクフレーム上面には、少なくとも2回分の溶接用平面部があることになり、マスクフレームの再利用が2回可能になる。

【0018】また、前記マスクフレームは、枠状に形成されたマスクフレーム本体と前記マスクフレーム本体の少なくとも1辺の高さ方向を延長するように前記辺の長手方向に固着された板状部材とで形成され、前記板状部材に前記マスクフレームを溶接することが好ましい。前記のようなカラー陰極線管の製造方法によれば、マスクフレーム本体は鉄等の安価な高膨脹率材料を、板状部材には、シャドウマスクと同じ低膨脹率材料を用いることができるので、コストダウンが可能になる。

【0019】また、前記シャドウマスクに加える引張力50 が2方向であることが好ましい。

10

20

40

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を図面を用いて具体的に説明する。図1に、シャドウマスマスクセット工程からマスクフレーム架張工程までの一実施形態を、図2にマスクフレーム加圧工程からシャドウマスク切断工程までの一実施形態を示している。図3は、シャドウマスクセット工程から溶接工程までの一連の作業を行うことのできるマスク架張機の一実施形態の斜視図を示している。図3の状態は、溶接工程を示している。

5

【0021】以下、図1~7を用いて、製造工程順に説明する。図1(a)は、シャドウマスクセット工程を示している。マスクフレーム2は、長方形の枠体で、互いに対向する断面し字形状の上下の長辺フレーム2a,2 bに、左右の短辺フレーム2c、2dとをそれぞれ固着することにより形成されている。本工程において、シャドウマスク1は、マスクフレーム2に対して位置決めが行われる。この位置決めは、図3では図示を省略しているが、シャドウマスク1の下側に設置されているマスクフレーム位置決め装置によって行われる。

【0022】図1(b)は、シャドウマスクチャッキング工程を示している。本工程ではシャドウマスク1の両端部分は、図3に示したシャドウマスク架張機3のシャドウマスクチャッキング装置4によって挟まれる。図1(c)は、シャドウマスク架張工程を示している。本工程では、シャドウマスクチャッキング装置4によって挟まれたシャドウマスク1は、矢印a方向に引っ張られる。

【0023】図2(a)は、マスクフレーム加圧工程を示している。本工程で、マスクフレーム2の長辺フレーム2a、2bに圧縮力(矢印b)が加えられる。圧縮力の印加は、図3に示したシャドウマスク架張機3のマスクフレーム加圧装置5によって行われる。

【0024】以上のような工程を経た段階で、シャドウマスク1には引張力(矢印a)が、マスクフレーム2には圧縮力(矢印b)が加わっていることになる。図2

(b)は、溶接工程を示している。本工程において、マスクフレーム2の長辺フレーム2a, 2bの上面とシャドウマスク1とが溶接により固着する。

【0025】溶接には、ローラ式抵抗溶接機6を用いる。より具体的には図3、6に示している。ローラ式抵抗溶接機6は、加圧手段7とローラ電極10とを備えている。加圧手段7による加圧は、例えばエア圧、油圧、はね圧を利用するととができる。図3に示した加圧手段7はエアシリンダで、このエアシリンダからシャフト8が伸縮する。シャフト8の伸縮により、ローラ電極10が上下に移動する。このことによって、後に具体的に説明するように、ローラ電極10はシャドウマスク1を一定圧力で加圧することができる。ローラ電極10の長辺フレーム2a、2bの長手方向の移動は、図3に示した

溶接ヘッド移助用ロボット9のアーム部9aの水平移助 により可能である。

【0026】図4(a)は、溶接工程において、マスクフレーム2を短辺フレーム2c,2dの長手方向から見た側面図を示している。長辺フレーム2a,2bには、前記のマスクフレーム加圧工程における圧縮力が引き続き加わっているので、長辺フレーム2a,2bの立ち上り部17は内側に倒れ込み、短辺フレーム2c,2dは凹状にたわんでいる。

【0027】この状態の、ローラ電極10部の断面を拡大して示したのが図5(a)である。本図に示したように、長辺フレーム2aの立ち上り部17が傾斜しているため、シャドウマスク1と長辺フレーム2aの立ち上り部17上面とは密着せず、エッジ11がシャドウマスク1に当接している。さらに、ローラ電極10には加圧手段7によってシャドウマスク1を押す方向に力が加わっているので、エッジ11と電極面であるローラ面とがシャドウマスク1を介して当接していることになる。

【0028】図5(b)は、ローラ電極10の回転軸1 0 a を傾斜させた場合の実施形態である。このように回 転軸10aを傾斜させた場合は、長辺フレーム2a、2 bの立ち上り部17の傾きの度合が小さい場合、または との立ち上り部17が垂直の場合でも、エッジ11とロ ーラ面とはシャドウマスク1を介して確実に当接すると とになる。 図5 (c)に示したローラ電極12は、円 錐台形形状である。ローラ面が円錐台形形状すなわちロ ーラ面に傾斜面を有するので、回転軸 12 a が水平であ っても、図5 (b) のように回転軸を傾斜させた場合と 同様に、長辺フレーム2a, 2bの立ち上り部17の傾 きの度合が小さい場合、またはこの立ち上り部17が垂 直の場合でも、エッジ11とローラ面とはシャドウマス ク1を介して確実に当接することになる。 図5(a) ~ (c) いずれの場合も、エッジ11とローラ面とがシ ャドウマスク1を介して当接した状態で、ローラ電極が シャドウマスク1上を転がりながら、シャドウマスク1 と長辺フレーム2a,2bとの溶接が行われる。

【0029】図6にローラ電極周辺の拡大斜視図を示している。図6に示したローラ電極12は、図5(c)に示した円錐台形ローラである。本図では、長辺フレーム2a側を図示しているが、以下の説明は長辺フレーム2b側についても同様である。長辺フレーム2aには、前記マスクフレーム加圧工程における圧縮力が引き続き加わっているので、長辺フレーム2aは内側(矢印c方向)に湾曲している。また、図5で説明したように、ローラ電極12のローラ面とエッジ11とはシャドウマスク1を介して当接している。本図では、長辺フレーム2a部のシャドウマスク1の図示は省略している。

明するように、ローラ電極10はシャドウマスク1を一 【0030】長辺フレーム2aは矢印c方向に湾曲して 定圧力で加圧することができる。ローラ電極10の長辺 いるので、長辺フレーム2aを上側から見るとエッジ1 フレーム2a.2bの長手方向の移動は、図3に示した 50 1はたわみ曲線となる。ローラ電極12による溶接は、

とのエッジ11に沿って行う。この様な溶接であれば、 長辺フレーム2 a の溶接の始点から終点までの間、一貫 して立ち上り部17上面のエッジ11近傍で溶接が行わ れることになる。

【0031】以下、とのエッジ11に沿った溶接につい て具体的に説明する。ローラ電極12の進行方向への移 動は、本実施形態では図3に示した溶接ヘッド移動用ロ ボット9のアーム部9aを水平移動させることにより行 う。このことにより、ローラ電極12は、長辺フレーム 2 a の長手方向に転がりながら、マスクフレーム1と長 10 辺フレーム2aとの溶接を行う。

【0032】前記のように、エッジ11はたわみ曲線と なるが、ローラ電極12は単に水平移動するだけである ので、エッジ11のたわみ曲線に応じて、ローラ面とエ ッジ11との位置関係は、ずれることになる。

【0033】しかし、ローラ面とエッジ11との位置関 係がずれても、依然としてローラ電極12とエッジ11 とがシャドウマスク1を介して当接していることには変 わりない。結局、ローラ面とエッジ11との当接位置を ずらしながら、すなわちローラ面はエッジ11に沿って 20 転がることになる。このため、長辺フレーム2aの溶接 の始点から終点までの間、一貫して立ち上り部17上面 のエッジ11近傍で溶接が行われることになる。

【0034】ローラ電極12にエッジ11をシャドウマ スク1を介して常に当接させるためには、例えばローラ 電極12によるマスクフレーム1の押さえ荷重が一定に なるように設定しておけばよい。このような設定は、加 圧手段7によるシャフト8の伸縮により可能である。 と の場合は、ローラ電極12による押さえ荷重を検出し、 この押さえ荷重が一定となるようにシャフト伸縮量を調 30 節する。

【0035】したがって、このような溶接方法によれ ば、別途の位置検出手段、駆動装置等を用いて溶接位置 を立ち上り部17のたわみ曲線に追従させるような複雑 な制御装置は不要であり、簡単な構造で、一定位置にス ムーズかつ確実に溶接が可能になる。 図7は、溶接後 の長辺フレームの立ち上り部17部の状態を示す側面図 である。図7(a)は溶接直後の状態を示しており、図 7 (b) は次のカット工程において、シャドウマスク1 の不要部分をカットした状態を示している。図7

(a)、(b)に示したように、溶接ナゲット13が形 成されるのは、立ち上り部17上面の外側の端部のみで ある。

【0036】なお、シャドウマスク1には引張力が加わ っているので、長辺フレーム2 a は若干内側へ倒れ込ん だ状態で固定されるが、フレーム上面の傾斜は q 値を変 動させるほどのものではない。

【0037】したがって、シャドウマスク不良が発生し た場合に、シャドウマスクを剥がしても、溶接ナゲット が残存するのは、立ち上り部17上面の外側の端部のみ 50 また、シャドウマスクをマスクフレームに曲面状に固着

である。このため、図7(b)の2点鎖線14で示した 位置まで立ち上り部17を除去、すなわち立ち上り部1 7のエッジ11部のみを除去すれば、溶接ナゲット13 を除去でき、しかも立ち上り部17上面には依然として 平面部が残っていることになる。

【0038】また、溶接の際に、立ち上り部17の外側 の端から立ち上り部17上面の幅の1/2以内幅の部分 に、溶接ナゲットが形成されるように設定しておけば、 立ち上り部17上面には、少なくとも2回分の溶接用平 面部があることになる。このため、1回目の溶接後にシ ャドウマスクを剥がして、再度溶接するという作業が少 なくとも1回可能すなわちマスクフレームの再利用が少 なくとも1回可能であり、資源の再利用が図れる。

【0039】例えば、溶接ナゲットの幅をマスクフレー ム上端面の幅の1/3とすればマスクフレーム上面に は、少なくとも2回分の溶接用平面部があることにな り、マスクフレームの再利用が2回可能になる。前記の ような溶接幅の調節は、抵抗溶接機の電流値、ローラ回 転速度の調節によって可能となる。

【0040】溶接完了後はシャドウマスク1への引張力 と、マスクフレーム2への圧縮力とを解除する。このと き、シャドウマスク1が縮む方向の力と、マスクフレー ムが拡がる方向の力とが、釣り合った平衡状態となる。 との平衡状態では、シャドウマスク1は引張力が加わっ た状態でマスクフレーム2に固着されることになる。

【0041】図2(c)は溶接完了後、マスクフレーム 2外側のシャドウマスク1の不要部分を切断した状態を・ 示している。以上のような工程を経て、シャドウマスク の架張が完了する。

【0042】なお、以上の説明では、シャドウマスクの **縦方向(上下方向)のみに張力を加える一次元テンショ** ン方式の場合を説明したが、縦方向と横方向の2方向に 張力を加える二次元テンション方式の場合にも、長辺側 に加え、短辺フレームの溶接に前記実施形態のような方 法を用いるととができ、同様の効果が得られる。 <

【0043】また、前記実施形態で示したマスクフレー ムの長辺フレームは、一枚の板状部材をL字状に折り曲 げて形成しているが、図4 (b) に示したように立ち上 り部17面に別途板状部材16を溶接等で固着したもの でもよい。この場合は、追加した板状部材にシャドウマ スク1が溶接されることになる。このことにより、シャ ドウマスクに低膨脹率材料を用いる場合には、マスクフ レーム本体は鉄等の安価な高膨脹率材料、マスクフレー ム本体に固着する板状部材には、シャドウマスクと同じ 低膨脹率材料を用いるととができるので、コストダウン

【0044】また、マスクフレームの断面形状はL字形 の場合で説明したが、図4 (a)の2点鎖線15で示し たように、補強のために斜辺を追加したものでもよい。

させる実施形態で説明したが、平面状に固着させる場合 であってもよい。

【0045】また、シャドウマスクはスロット型を図示して説明したが、ドット型でもアパーチャグリル型でもよい。

## [0046]

【発明の効果】以上のように、本発明のカラー陰極線管 の製造方法によれば、ローラ式抵抗溶接機のローラ電極 の電極面とマスクフレームの外側のエッジとがシャドウ マスクを介して当接している状態で、ローラ電極を転が 10 しながら溶接を行うことにより、溶接位置をたわみ曲線 に追従させるような複雑な制御を用いることなく、簡単 な構造で一定位置にスムーズかつ確実な溶接ができる。 【0047】また、溶接による溶接ナゲットを、マスク フレーム上端面のうち、外側のエッジ側に形成し、前記 エッジ側と反対側には溶接ナゲットが形成されていない 面を残こすことにより、シャドウマスク不良が発生した 場合に、シャドウマスクを剥がし、溶接ナゲットを除去 しても依然として平面部が残っていることになり、もと の高さが確保された平面部に再度溶接が可能であり、溶 20 接位置の精度を落とすことなくマスクフレームの再利用 が可能になる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るシャドウマスクセット工程からマスクフレーム架張工程までの工程の一実施形態を示す斜

【図2】本発明に係るマスクフレーム加圧工程からシャドウマスク切断工程までの工程の一実施形態を示す斜視 図

【図3】本発明に係るシャドウマスク架張機の一実施形\*30

#### \* 態の斜視図

【図4】(a)本発明に係る溶接工程におけるマスクフレームの側面図

(b) 本発明に係る溶接工程に別のマスクフレームを用いた実施形態の側面図

【図5】本発明に係る溶接工程におけるローラ電極部の 断面図

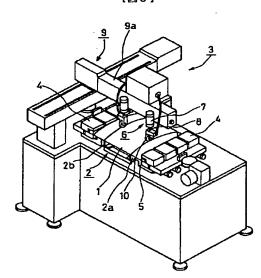
【図6】本発明に係る溶接工程におけるローラ電極部の 拡大斜視図

0 【図7】本発明に係る溶接後のマスクフレーム立ち上り 部の側面図

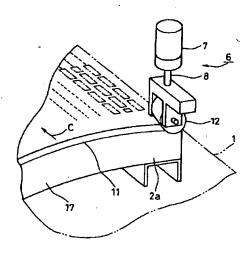
#### 【符号の説明】

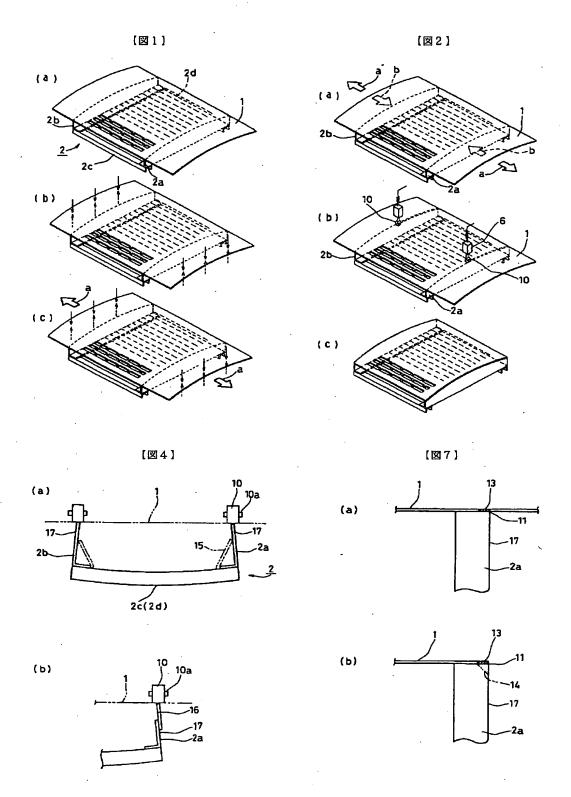
- 1 シャドウマスク
- 2 マスクフレーム
- 2a, 2b 長辺フレーム
- 2c, 2d 短辺フレーム
- 3.シャドウマスク架張機
- 4 シャドウマスクチャッキング装置
- 5 マスクフレーム加圧装置
- 6 ローラ式抵抗溶接機
- 7 加圧手段
- 8 シャフト
- 9 溶接ヘッド移動用ロボット
- 9a・アーム部
- 10, 12 ローラ電極
- 11 エッジ
- 10a, 12a 回転軸
- 13 溶接ナゲット
- 16 板状部材
- 17 立ち上がり部

【図3】

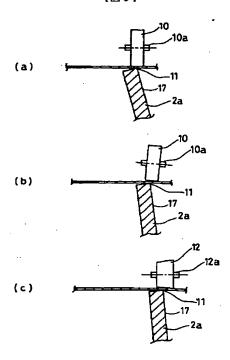


[図6]





[図5]



フロントページの続き

(72)発明者 木下 喬

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業 株式会社内 F ターム(参考) 5C027 HH23 5C031 EE11